FORM PTO-1449			Docket Numbe 81864		Application Number 10/785,487			
	ORMATION DISCLOSURE (CITATION	Applicant	Yasuo HA	ASHIMOTO et a	l.		
	(Use several sheets if necessary)			Filing Date February 23, 2004		Group Art Unit 2652		
TRADEM!		U.S. PATENI	DOCUMENTS					
EXAMINER INITIAL	DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE		
·								
				,				
						l		
						<u> </u>		
	1	FOREIGN PATENT DOCUMENTS Translat				ation		
	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	YES	NO	
			<u> </u>			<u> </u>		
·						1		
•								
	OTHER DOCUMEN	TS (Including Au	thor, Title, Date, Pe	rtinent Pages	, Etc.)			
1 Lus	Masakatsu SENDA et al., "NTT R&D"	, Vol. 42, No. 5, (1993) pp. 689-696					
	K. Suezawa et al., "Control of Magne Japan, Vol. 24, (2000), pp. 731-734	tic Anisotropy by I	Micro-pattering Magr	netic Thin Films	s", Journal of the	e Magnetic S	Society of	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		 						
ËXAMINER	this M fets DA	ATE CONSIDERE	D 7/7/05					
EYAMINER:	Initial if citation considered, whether or	not citation is in			aw line through	citation if no	t in	